

***Judul:***

Sifat Listrik dan Struktur Mikro Lapisan Tipis In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:Sn (ITO) yang dibuat dengan Metode DC Magnetron Sputtering

***Pengarang/Penulis:***

Sri Vidawati, author

***Subjek:***

Semiconductor measurement technology

***Nomor Panggil:***

T20940

***Penerbitan:***

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)